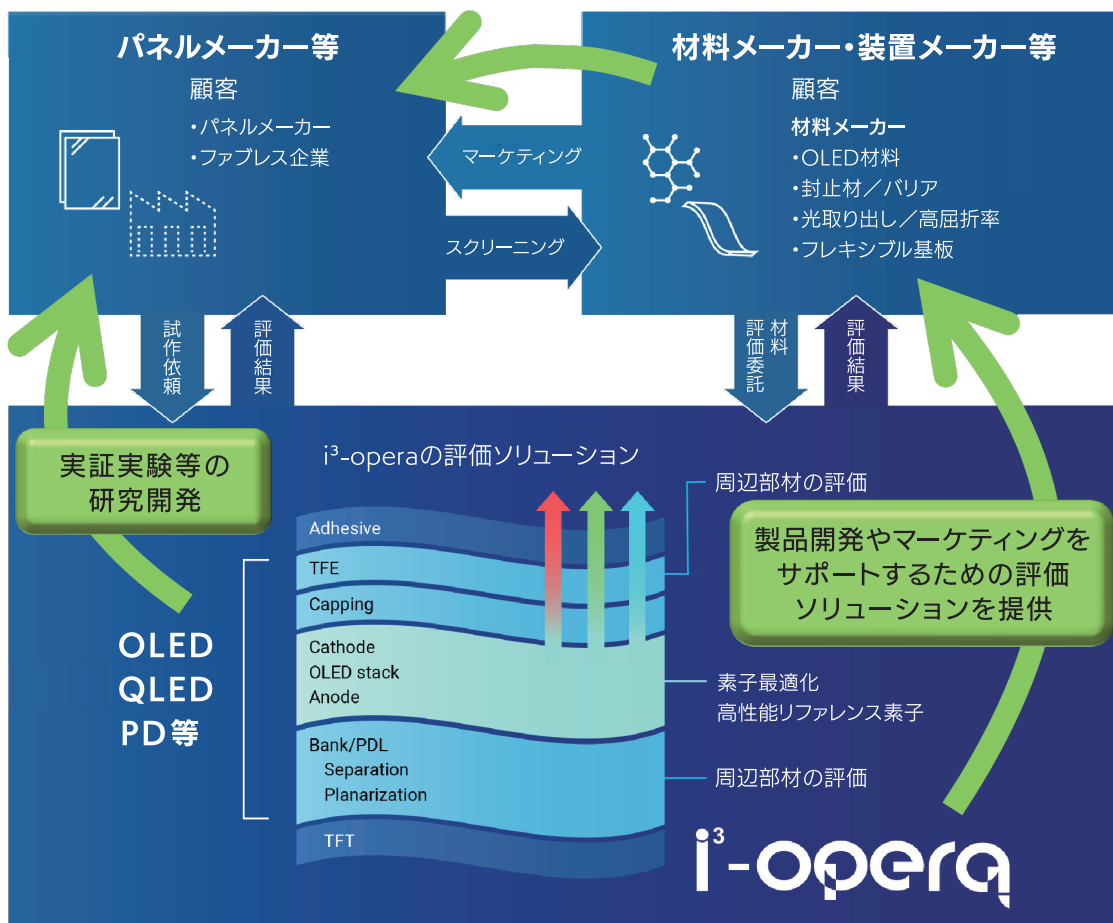


評価プラットフォームの提供

お客様の製品開発やマーケティングをサポートするための評価ソリューションを提供



受託評価の流れ



これまで培ってきた“世界でここにしかない”評価プラットフォームをベースに「九州大学×i3-opera×研究開発ベンチャーによる地域エコシステム」の活力によるさらなる発展を目指しています。

有機EL分野参入促進支援

(1) 有機光エレクトロニクス産業化研究会 (入会無料)

有機光エレクトロニクス分野への参入促進と育成を図るため、情報提供と意見交換の場としてセミナーを開催

(2) 有機EL等次世代発光材料分野参入促進支援

有機EL等次世代発光材料分野への県内企業の参入又は同分野における事業拡大を目指す企業の製品開発、販路拡大に必要な経費の一部を助成



館内設備のご案内

① 蒸着装置「サターン」



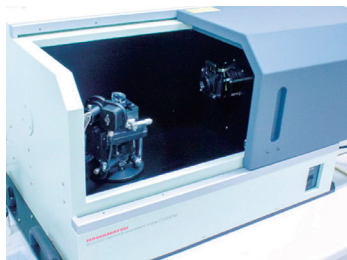
UV/O₃～有機・金属成膜～CVD～
スパッタまで真空一貫で成膜可能
基板サイズ:200×200mm(最大)

② 蒸着装置「シリウス」



不純物の影響と人依存性を極力排除した
再現性の高い全自動蒸着装置
基板サイズ:100×100mm(最大)

③ 分子配向測定装置



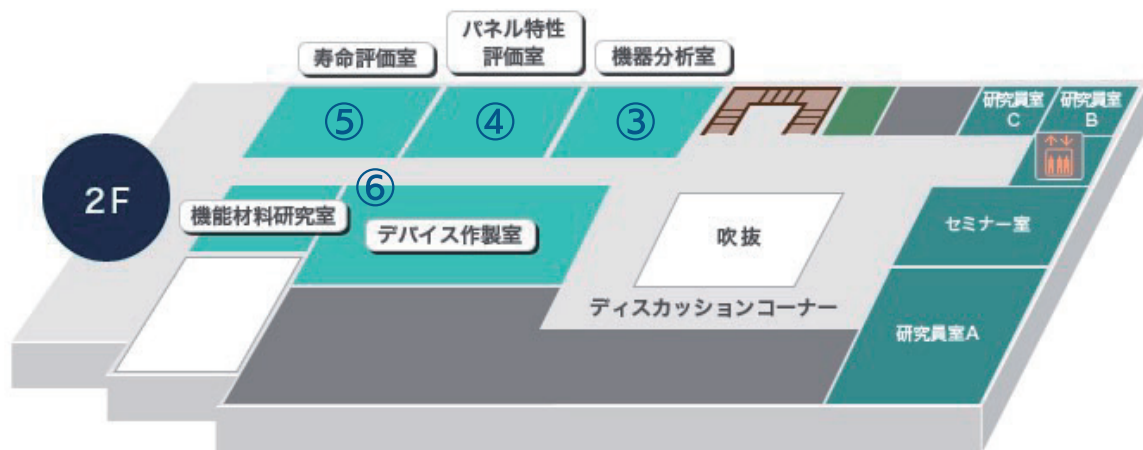
③ 真空TG/DTA



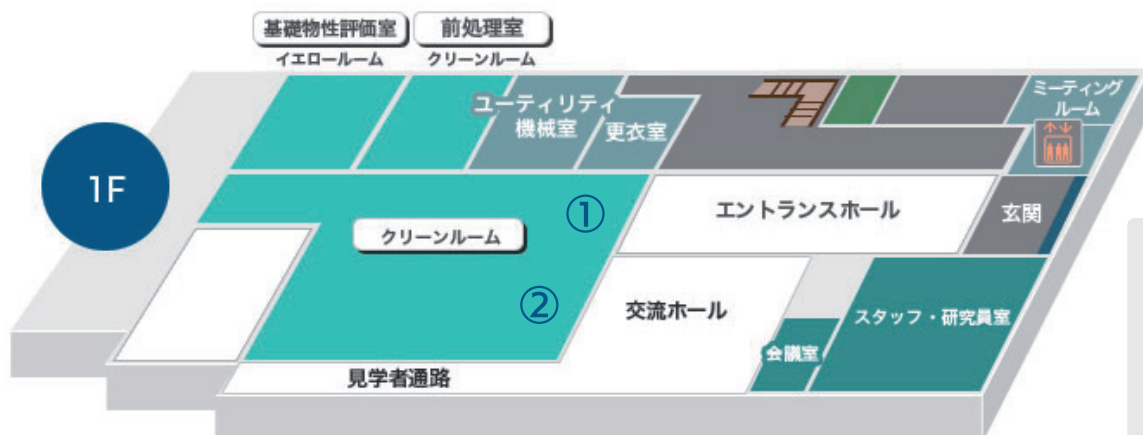
④ 白色干渉顕微鏡



⑤ 寿命評価装置



- ① 蒸着装置「サターン」
- ② 蒸着装置「シリウス」
- ③ 分子配向測定装置
真空TG/DTA
- ④ 白色干渉顕微鏡
- ⑤ 寿命評価装置
- ⑥ 誘導加熱開発



構造:鉄筋コンクリート
規模:地上2階建
敷地面積:3,680m²
延床面積:1,741m²